

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Беспалов Владимир Александрович
Должность: Ректор МИЭТ
Дата подписания: 18.08.2023 15:57:05
Уникальный программный ключ:
ef5a4fe6ed0ffdf3f1a49d6ad1b49464dc1bf7354f736d76c8f8bea882b8d602

Аннотация рабочей программы практики

Вид практики: производственная

Тип практики — педагогическая

Направление подготовки - 11.04.04 «Электроника и микроэлектроника»

Направленность (профиль) - «Автоматизированное проектирование субмикронных СБИС и систем на кристалле»

Уровень образования - магистратура

Форма обучения - очная

1. Цели и задачи практики

Целью практики является формирование всех компетенций, указанных в п.1 рабочей программы практики, независимо от места прохождения практики.

2. Место практики в структуре ОП

Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» образовательной программы

Входные требования к практике - знание методического материала по соответствующей дисциплине, методики организации и проведения занятий со студентами.

Производственная (педагогическая) практика проводится в 1, 2, 3 и 4 семестре.

3. Краткое содержание практики

Содержание практики соответствует направлению и профилю подготовки.

Задачами практики являются ознакомление с методикой подготовки к проведению практических занятий и лабораторных работ, а также приобретение навыков составления конспекта семинара и практического занятия.

Производственная (педагогическая) практика направлена на самостоятельную работу по углублению знаний, полученных в результате обучения, методическую работу по разработки обучающих материалов, помощь преподавателям в проведении занятий в области разработки и исследования элементов СБИС и СнК и средств САПР.

Разработчик:

доцент кафедры ПКИМС, к.т.н., доцент



/А.В. Коршунов/